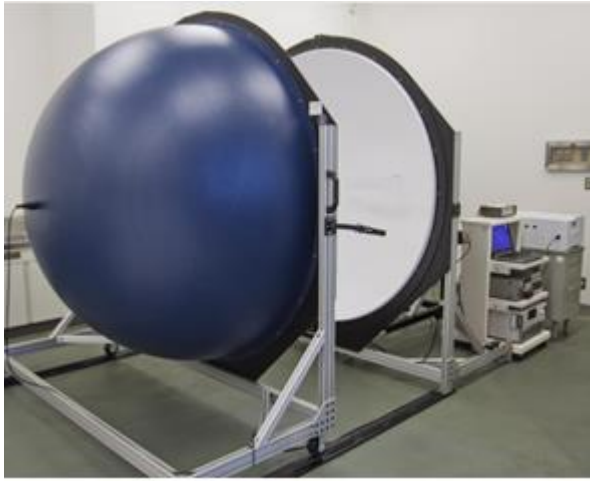


事業者名	宮崎県								
機器名	光学特性測定装置								
機器写真									
機器設置場所	宮崎県工業技術センター								
機器の特徴等	省エネ照明機器等から照射される光の全光束、相対分光分布などを測定する装置である。								
利用状況	年月	稼働日数	依頼試験 依頼分析	技術 指導	試験設備貸出・利用		受託研究 共同研究	その他	利用 件数計
					件数	時間			
	H24年1月								
	H24年2月	1						1	1
	H24年3月	1						1	1
	H24年4月	3						3	3
	H24年5月	5		2				3	5
	H24年6月	6		2	2	2		2	6
	H24年7月	4		1	2	7		2	5
	H24年8月	1				1	3		1
	H24年9月	12						12	12
	H24年10月	8		1	2	8		5	8
H24年11月	8				3	8		6	9
H24年12月	5							5	5
利用者の声	・試作照明機器の性能評価のための測定に利用している。								
補助事業概要の広報資料	<a href="http://ringring-keirin.jp/shinsei/document/list/kikai/h23/pdf/23-060koho.pdf">http://ringring-keirin.jp/shinsei/document/list/kikai/h23/pdf/23-060koho.pdf</a>								
事業者 HP	<a href="http://www.iri.pref.miyazaki.jp/">http://www.iri.pref.miyazaki.jp/</a> <a href="http://www.iri.pref.miyazaki.jp/nichijishin/H23JKA.pdf">http://www.iri.pref.miyazaki.jp/nichijishin/H23JKA.pdf</a>								

事業者名	宮崎県								
機器名	システム偏光顕微鏡								
機器写真									
機器設置場所	宮崎県工業技術センター								
機器の特徴等	当該機器は、固体材料の内部構造や結晶構造を光の偏光性を利用して調べる顕微鏡であり、金属・セラミックス材料といった工業材料全般から生物試料の観察まで幅広く、多用途に使用が可能。								
利用状況	年月	稼働日数	依頼試験 依頼分析	技術 指導	試験設備貸出・利用		受託研究 共同研究	その他	利用 件数計
	H24年1月	2						2	2
	H24年2月	3		1				2	3
	H24年3月	5						5	5
	H24年4月	7		1				6	7
	H24年5月	4						4	4
	H24年6月	8						8	8
	H24年7月	5						5	5
	H24年8月	4		1				3	4
	H24年9月	5		1				4	5
	H24年10月	7						7	7
	H24年11月	5		1				4	5
	H24年12月	4			2			2	4
利用者の声	<ul style="list-style-type: none"> <li>・異物の解析に利用している。</li> <li>・樹脂フィルム細孔の観察に利用している。</li> <li>・樹脂塗装面の観察に利用している。</li> <li>・容射アルミナ表面の観察に利用している。</li> </ul>								
補助事業概要の広報資料	<a href="http://ringring-keirin.jp/shinsei/document/list/kikai/h23/pdf/23-060koho.pdf">http://ringring-keirin.jp/shinsei/document/list/kikai/h23/pdf/23-060koho.pdf</a>								
事業者 HP	<a href="http://www.iri.pref.miyazaki.jp/">http://www.iri.pref.miyazaki.jp/</a> <a href="http://www.iri.pref.miyazaki.jp/nichijishin/H23JKA.pdf">http://www.iri.pref.miyazaki.jp/nichijishin/H23JKA.pdf</a>								

事業者名	宮崎県								
機器名	熱流体解析システム								
機器写真									
機器設置場所	宮崎県機械技術センター								
機器の特徴等	気体、液体の流れや熱の移動をシミュレーション(CAE 解析)し、設計段階において製品の機能を評価する装置である。								
利用状況	年月	稼働日数	依頼試験 依頼分析	技術 指導	試験設備貸出・利用		受託研究 共同研究	その他	利用 件数計
	H24年1月	7		1				6	7
	H24年2月	6						6	6
	H24年3月	8						8	8
	H24年4月	8		1			1	7	9
	H24年5月	9						9	9
	H24年6月	9		1				5	6
	H24年7月	24		1					1
	H24年8月	18		1					1
	H24年9月	6		1				5	6
	H24年10月	11		1					1
	H24年11月	2		1					1
H24年12月	5		1		1	1		3	5
利用者の声	<ul style="list-style-type: none"> <li>・電子機器の温度状態を計算することにより、製品開発にフィードバックすることができた。</li> <li>・医療機器内部の流れ状態に関して、知見を得ることができた。</li> </ul>								
補助事業概要の広報資料	<a href="http://ringring-keirin.jp/shinsei/document/list/kikai/h23/pdf/23-060koho.pdf">http://ringring-keirin.jp/shinsei/document/list/kikai/h23/pdf/23-060koho.pdf</a>								
事業者 HP	<a href="http://www.mmtc.or.jp/">http://www.mmtc.or.jp/</a> <a href="http://www.mmtc.or.jp/introduction/index.html">http://www.mmtc.or.jp/introduction/index.html</a>								